EUROPEAN PATENT OFFICE

Patént Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01178858

PUBLICATION DATE

17-07-89

APPLICATION DATE

08-01-88

APPLICATION NUMBER

63002921

APPLICANT : SHARP CORP;

INVENTOR:

TANABE KYOJI;

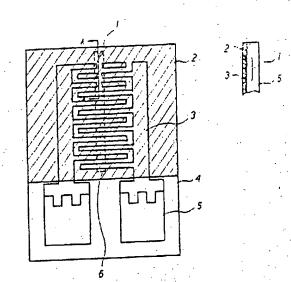
INT.CL.

G01N 27/12

TITLE

MANUFACTURE OF HUMIDITY

SENSOR



ABSTRACT: PURPOSE: To enable the narrowing down of a resistance value and to improve a yield, by adjusting the resistance of a humidity sensor after a humidity- sensitive film is formed.

> CONSTITUTION: After a comb-teeth electrode 3 and a signal takeout electrode 5 are formed on a ceramic substrate 4, a humidity-sensitive film liquid is applied so that it covers the comb-teeth electrode 3, and it is dried to form a humidity- sensitive film 2. After the formation of this humidity-sensitive film, the resistance value of a humidity sensor is measured, and when the value is a target resistance value or below, the humidity-sensitive film 2 and the comb-teeth electrode 3 are sublimated together and cut electrically by a laser trimming device. The resistance value of the humidity sensor is increased by this trimming. Thereafter, a protection film is formed. Since the narrowing down of the resistance value is enabled by this method, a yield can be improved and also manufacturing cost can be reduced to be low.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

特期平1-178858(2)

セラミック薪板上に形成後、前記くし歯電板を使 うように感促膜を形成し、感湿膜及びくし歯電極 をレーザートリミングを用いて抵抗値を調節し、 さらに保筋膜を形成する。

(発明の作用)

本発明は上記のように湿度センサの抵抗調整を 感湿膜形成板に行うため、抵抗値のしぼり込みが 可能となり、歩留の改善がはかれるとともに製造 原価を低くおさえることが可能となる。

(突施例)

以下に本発明の一実施例を図面を用いて説明する。

第1図は、本発明の一契施例のレーザートリミング後の状態及びレーザートリミングの施行箇所を示す図、第2図は第1図のA-Aが新面図、第3図は、尚契施例の湿度センサの抵抗等価回路図、第4図は同契施例の工程フローチャートを示す。

1 はレーザートリミンク跡、 2 は感促膜、 3 は くし歯電極、 4 はセラミック基板、 5 は信号取り 出し用電極、 6 はレーザートリミング部である。

とのように抵抗値調節を保護膜を形成するので、 抵抗値のばらつきもなく、また、歩留の改善もは かれるので安価で高額度な湿度センサを市場に提 供可能である。

4. 図面の簡単な説明

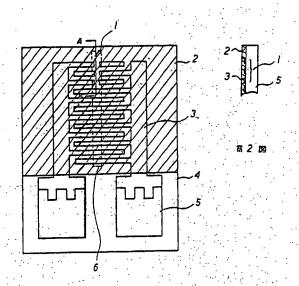
第1図は本発明の一契施例の促度センサのレーザートリミング後の状態図、第2図は第1図のAーAが断面図、第3図は同交施例の促度センサの抵抗等価回路図、第4図は同変施例の工程フローチャート、第5図は従来例の優度センサの外観図、第6図は従来例の工程フローチャートである。

1 … レーザートリミング跡、2 … 感湿膜、3 … くし歯電極、4 … セラミック 薔板、5 … 信号取り 出 し用電板、6 … レーザートリミング部。

代理人 弁理士 杉 山 数 至(他1名)

第1図及び第4図に示されるようにくし歯電板 3及び偕母取り出し電極5は、セラミック基板4 上に形成され、葢板洗浄袋、くし歯電極3を覆り ように感促腹液を強布・乾燥させ感屈膜2を形成 する。 感憶膜 2 を形成後、湿度 センサの抵抗値を 計削し、目標抵抗値以下の場合、レーザートリミ ング狭隘により感型膜2及びくし歯電視3をとも に昇敬し電気的に切断する。このトリミングによ り切断部分の抵抗値は無限大となり促度センサの 抵抗値はくし臼電枢面段被少分、抵抗値が増加す る。具体的には、第3回に示す湿度センサの抵抗 等価固路のR,、R,、R, がオープン状態にたると とに等しい。以上の様にレーザートリミンク集配 を用いてくし歯電極R!~R!2をR! より順次切断 し、虚庻センサの抵抗値を目標値以内にたるまで 調節し、その後保護膜(第5図参照、15,16 に相当する)を形成する。 ここで R。 とはくし歯 塩極 RI~ Ria の すべてを切断した時のセンサの 抵抗値である。

(発明の効果)



a 1 ⊠

⑩日本国特許庁(J.P)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-178858

@Int Cl.4

"證別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)7月17日

G 01 N 27/12

M-6843-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称 湿度センサの製造方法

②特 願 昭63-2921

②出 願 昭63(1988)1月8日

砂発 明 者 田 辺 恭 二 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

内

⑪出 願 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

20代 理 人 弁理士 杉山 毅至 外1名

. #

1. 発明の名称

湿度センサの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. くし歯電値及び信号取り出し用電値をセラミ
 ック基板上に形成後、前記くし歯電極を硬うよ
 うに感促膜を形成し、感促膜及びくし歯電極を
 レーザートリミングを行い、さらに感促膜を保
 一般膜で硬うことを特徴とする促展センサの製造
 方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は有機高分子膜を有する湿度センサの製 造方法に関する。

(発明の概要)

本発明は促使センサの製造上の抵抗値のパラッキを調整し、歩留を向上させ安価なセンサを提供するために、くし歯電極及び信号取り出し用電極をセラミック 茜板上に形成後、前記くし歯電をでうように感促膜を形成し、感促膜及びくし歯電

額をレーザートリミングを行い、さらに感促膜を 保護膜で覆った症度センサの製造方法である。

(従来の技術)

世来、第5図(a)(b)及び第6図に示されるように セラミック基板11上に信号取り出し用電極(A8 ーPd)12及びくし歯電極(Au)13を形成後、 くし歯電極13を覆うように感虚膜液を塗布・乾 焼させ、感虚膜14を形成し、その後保護膜15 及び保護膜16を形成する工程にて製造される。 また有機高分子膜虚炭センサの抵抗値調整は感虚 膜液の濃度調整。コーティング膜厚、対向電極の 面積等の制御により行われている。

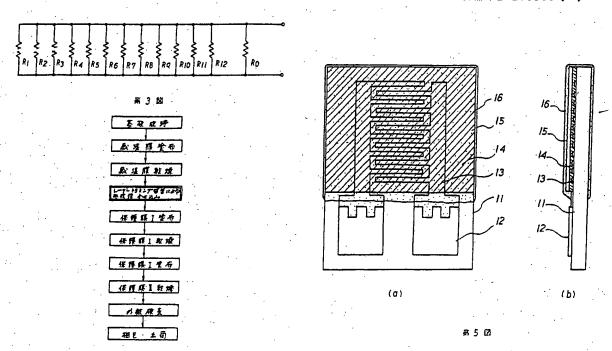
(発明が解決しようとする問題点)

上記のように抵抗値の調整を行っていたが、抵抗値のは5つきも大きく、また感歴膜形成後、抵抗値の再調整は行われておらず目隙範囲外のセンサは不良として処分されている。 このため歩智りが悪く 製造原価が高くなりやすい。

(問題を解失するための手段)

本発明はくし歯電極及び信号取り出し用電板を

特開平1-178858(3)



4 D



第6 国